

ICF与激光等离子体

双真空烘烤排气台的研制及应用

吴守东 陈林 徐敏 姚斌 陈雪松

(中国工程物理研究院 流体物理研究所, 四川 绵阳 621900)

摘要: 分析了放电管稳定试验前的烘烤排气对等离子体焦点装置试验结果的影响, 介绍了双真空烘烤排气台的原理和结构设计, 并利用试验数据说明了该排气台在等离子体焦点装置试验中的重要性, 在实际应用中具有潜在的实用价值。

关键词: [真空烘烤](#) [等离子体焦点](#) [中子产额](#)

通信作者:

相关文章([真空烘烤](#)):

[双真空烘烤排气台的研制及应用](#)

[\[PDF全文\]](#)

[\[HTML摘要\]](#)

[发表评论](#)

[查看评论](#)